

産業構造審議会知的財産分科会商標制度小委員会
第32回商標審査基準ワーキンググループ
議事次第・配付資料一覧

日時:令和5年8月31日(木) 10時00分開会
会場:特許庁 9階 庁議室

(議事次第)

1. 開会
2. コンセント制度の導入に伴う商標審査基準の改訂について (議題1)
3. 閉会

(配付資料)

議事次第・配付資料一覧

委員名簿

資料1 コンセント制度の導入に伴う商標審査基準の改訂について

参考資料1 関連条文